

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成18年6月8日(2006.6.8)

【公表番号】特表2006-508238(P2006-508238A)

【公表日】平成18年3月9日(2006.3.9)

【年通号数】公開・登録公報2006-010

【出願番号】特願2004-507574(P2004-507574)

【国際特許分類】

C 2 5 D 3/12 (2006.01)

【F I】

C 2 5 D 3/12

【手続補正書】

【提出日】平成18年4月13日(2006.4.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

少なくとも1種類の第4級アンモニウム化合物および少なくとも1種類のポリエーテルを含有するサテンニッケル皮膜を電解析出するための酸めっき浴において、上記少なくとも1種類のポリエーテルは、パーフルオロ化アルキル鎖と有機シリコン鎖からなる群から選択され、少なくとも1つの強疎水性側鎖を有する酸めっき浴。